

	J S T負担分 (千円)							地域負担分 (千円)							合 計
	H 12	H 13	H 14	H 15	H 16	H 17	小計	H 12	H 13	H 14	H 15	H 16	H 17	小計	
人件費	0	129	133	0	0	0	262	0	8,865	8,851	0	0	0	17,716	17,978
設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,393	21,000	0	0	0	32,393	32,393
その他研究費 (消耗品費、 材料費等)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938	2,974	0	0	0	5,912	5,912
旅費	0	52	47	0	0	0	99	0	272	336	0	0	0	608	707
その他	0	6	96	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	102
小 計	0	187	276	0	0	0	463	0	23,468	33,161	0	0	0	56,629	57,092

代表的な設備名と仕様 [既存 (事業開始前) の設備含む]

J S T負担による設備 : なし

地域負担による設備 :

高分子改質用高調波レーザーシステム , 高分子改質用エキシマレーザーシステム

複数の研究課題に共通した経費については按分する